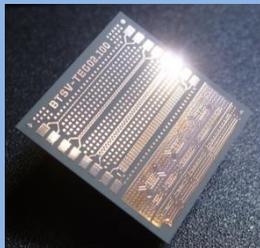


第 8 回福岡・長野クラスターマッチングフォーラム

参加者募集

概 要



福岡・長野クラスターマッチングフォーラムは、両地域が共に取り組んできた知的クラスター創成事業を契機として、地域間の連携を促進することを目的として、過去 7 回にわたり開催しています。

両地域とも、平成 24 年 3 月で知的クラスター創成事業は終了しましたが、今まで築いてきた緊密な連携関係をさらに深化、発展させるため、この度 8 回目となるフォーラムを北九州市で開催します。

東アジア地域における先進的なシステム LSI 開発拠点を構築するプロジェクト「シリコンシーベルト(SSB)福岡」を強力に推進する福岡地域とのネットワークを構築する絶好の機会となりますので、企業、産業支援機関、自治体関係者等の皆様の積極的なご参加をお待ちしております。

開催日時

平成 27 年 11 月 24 日(火)15:20~18:00
11 月 25 日(水)9:00~12:10

会 場

北九州学術研究都市 学術情報センター 遠隔講義室 1
(北九州市若松区ひびきの 2-1)

内 容

<プログラム>をご覧ください。※第 1 日目終了後に交流会を予定しています。
参加される方は、事前にお申し込みの上、受付にて当日 4,000 円をお支払い願います。

申込方法

11 月 17 日(火)までに添付の参加申込書に必要事項をご記入の上、
E-mail:mishio@ist.or.jp または、FAX:092-331-8555 までお申し込みください。

お申込・お問合わせ

公益財団法人 福岡県産業・科学技術振興財団(ふくおか IST) 担当:塩田、三塩
TEL:092-331-8550 FAX:092-331-8555 E-mail: shiota@ist.or.jp/mishio@ist.or.jp

定員:100名

締切:11月17日(火)



<プログラム>

第1日目

11月24日(火)

- 15:20~15:30 開会の辞
- 15:30~16:00 基調講演『ミニマムファウンドリ事業デバイス試作』
株式会社ピーエムティ 経営企画室長 三宅 賢治氏
- 16:00~16:20 『三次元半導体研究センター活動状況報告』
三次元半導体研究センター 副センター長 野北 寛太氏
- 16:20~16:40 『PVC ゲルアクチュエーターの研究開発』
国立大学法人信州大学 特任教授 平井 利博氏
- 16:40~17:00 休憩(ポスターセッション)
- 17:00~17:20 『薄膜キャパシタ応用パッケージのご紹介』
株式会社野田スクリーン 薄膜開発部 課長 服部 篤典氏
- 17:20~17:40 『リチウムイオン電池電極シートの界面抵抗測定技術』
日置電機株式会社 開発部 開発2課 河室 佑貴氏
- 17:40~18:00 『三次元半導体研究センター-TSV TEG の紹介および TSV の耐圧検証』
三次元半導体研究センター 研究員 八木 公輔氏
- 懇親会場へ移動
(19:00~懇親会)

第2日目

11月25日(水)

- 9:00~9:20 『Cu 充填 AI 陽極酸化膜を用いた高密度 3 次元実装技術』
新光電気工業株式会社 開発総括部 基盤技術開発部 深澤 亮氏
- 9:20~9:40 『New insulating adhesive film for future high-frequency wearable devices』
ナミックス株式会社 アドフレマ事業部 吉田 真樹氏
- 9:40~10:00 『多元化合物系薄膜太陽電池の開発』
国立大学法人信州大学 工学部 助教 ミヨ一 タン テイ氏
- 10:00~11:00 FAIS 見学・紹介
- 11:00~11:20 『ガラス基板を想定した Cu めっきへのチャレンジと今後の取組』
三次元半導体研究センター 研究員 古橋 啓太氏
- 11:20~11:40 『パッケージングの動向と関連技術』
サークルエス R&C 小山 昌一氏
- 11:40~12:00 『部品内蔵基板(Core cavity type DES)の残留応力と反り評価』
福岡大学 半導体実装研究所 研究員 韓 榮建氏
- 12:00~12:10 閉会の辞

北九州学術研究都市 学術情報センター 遠隔講義室 1
(北九州市若松区ひびきの2-1)



◆会場アクセス◆

○JR折尾駅より
折尾駅西口バス停
↓<市営バス>
学研都市ひびきのバス停
(※所要時間 15分)

○JR黒崎駅より
黒崎駅バス停
↓<市営バス/西鉄バス>
学研都市ひびきのバス停
(※所要時間 30分)

○北九州空港
北九州空港バス停
↓<市営バス>
学研都市ひびきのバス停
(※所要時間 80分)



参加申込書

11月17日(火)までに必要事項をご記入の上、

E-mail: mishio@ist.or.jp または、FAX: 092-331-8555 までお申し込みください。

フリガナ	姓		名	
御名前				
企業・団体名				
部署名				
御役職				
電話			E-mail	
参加 参加されるところに ○をご記入ください	講演会 1 日目	講演会 2 日目		交流会 (4,000 円/人)